

|  |   |                                   |                                    |      |
|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|------|
| 群馬工業高等専門学校   | 開講年度  | 令和02年度(2020年度)                    | 授業科目                               | 機器分析 |
| 科目基礎情報   |   |                                   |                                    |      |
| 科目番号   | 4K015   | 科目区分                              | 専門 / 必修                            |      |
| 授業形態   | 授業  | 単位の種別と単位数                         | 履修単位: 1                            |      |
| 開設学科   | 物質工学科   | 対象学年                              | 4                                  |      |
| 開設期  | 後期  | 週時間数                              | 2                                  |      |
| 教科書/教材   | 教科書: 基礎からわかる機器分析: 加藤正直 他: 森北出版株式会社: 978-4-627-24561-7   |                                   |                                    |      |
| 担当教員   | 中島 敏  |                                   |                                    |      |
| 到達目標   |   |                                   |                                    |      |
| <input type="checkbox"/> 代表的な機器分析法について、その原理を説明できるようになる。<br><input type="checkbox"/> 代表的な機器分析法について、分析データの処理・解析を行い、実験結果を解釈できるようになる。<br><input type="checkbox"/> 目的に沿った情報を得るための分析測定系を設計できるようになる。<br><input type="checkbox"/> 測定により得られる数値を、精度や誤差を考慮して正しく扱い、処理できるようになる。 |   |                                   |                                    |      |
| ループリック   |   |                                   |                                    |      |
|  | 理想的な到達レベルの目安  | 標準的な到達レベルの目安                      | 未到達レベルの目安                          |      |
| 評価項目1  | 代表的な機器分析法について、原理を分かりやすく説明することができる。                      | 代表的な機器分析法の原理をおよそ理解できている。          | 機器分析法の原理が理解できていない。                 |      |
| 評価項目2  | 代表的な機器分析の測定結果から、信頼をもって結果を導き出すことができる。                    | 機器分析のデータの処理方法が説明できる。              | 機器分析のデータの処理の方法が分からない。              |      |
| 評価項目3  | それぞれの機器分析の特徴を理解し、目的に応じた分析手段を自分で設計でき、第三者にきちんと説明することができる。 | 目的に応じてどのような機器分析を用いればよいのかがおおよそわかる。 | 目的に応じてどのような機器分析手段を用いるべきか、全く判断できない。 |      |
| 評価項目4  | 誤差の伝播を考慮して正しい精度で数値を扱うことができる。                            | 指定された精度で、数値を正しく扱うことができる。          | 誤差を含む数値を正しく扱うことできない。               |      |
| 学科の到達目標項目との関係  |   |                                   |                                    |      |
| 準学士課程 C  |   |                                   |                                    |      |
| 教育方法等  |   |                                   |                                    |      |
| 概要   | 本授業では、化学物質の同定や物性の測定に不可欠な、汎用性の高い分析手法について学ぶ。              |                                   |                                    |      |
| 授業の進め方・方法  | 講義形式  |                                   |                                    |      |
| 注意点  | 毎回課題を課し、評価に加える。   |                                   |                                    |      |
| 授業計画   |   |                                   |                                    |      |
|  | 週   | 授業内容                              | 週ごとの到達目標                           |      |
| 後期   | 3rdQ  | 1週                                | 機器分析の概要<br>顕微鏡について                 |      |
|  |   | 2週                                | 測定値の取扱い数値の精度、標本標準偏差                |      |
|  |   | 3週                                | 光と分子の相互作用                          |      |
|  |   | 4週                                | 紫外可視吸収                             |      |
|  |   | 5週                                | 蛍光・リン光                             |      |
|  |   | 6週                                | 原子吸光、ICP発光                         |      |
|  |   | 7週                                | I R ・ ラマン                          |      |
|  | 8週  | 中間試験                              |                                    |      |
|  | 4thQ  | 9週                                | X線吸収、XAFS、X線構造解析                   |      |

|  |     |        |   |
|--|-----|--------|---|
|  | 10週 | 熱分析    | 熱重量測定<br>示差熱分析  |
|  | 11週 | 電気化学測定 | ネルンストの式<br>電導度滴定<br>電量分析<br>電位差分析<br>サイクリックボルタメトリ                             |
|  | 12週 | NMR    | 装置・原理・測定法<br>スペクトルの解釈<br>ケミカルシフト<br>スピニ結合                                     |
|  | 13週 | Mass   | 装置・原理・測定法<br>代表的なイオン化法とその特徴<br>分析原理（磁場、TOF）<br>スペクトルの解釈<br>同位体ピーク<br>フラグメント様式 |
|  | 14週 | LC、GC  | 分配機構、分離の原理<br>保持時間、分離係数、分離度<br>検出法  |
|  | 15週 | まとめ、演習 |   |
|  | 16週 |        |   |

#### 評価割合

|         | 試験 | 発表 | 相互評価 | 態度 | ポートフォリオ | 課題提出 | 合計  |
|---------|----|----|------|----|---------|------|-----|
| 総合評価割合  | 60 | 0  | 0    | 0  | 0       | 40   | 100 |
| 基礎的能力   | 40 | 0  | 0    | 0  | 0       | 10   | 50  |
| 専門的能力   | 20 | 0  | 0    | 0  | 0       | 30   | 50  |
| 分野横断的能力 | 0  | 0  | 0    | 0  | 0       | 0    | 0   |